《19 日本国特許庁 (JP)

① 特許出願公開

⑫公開特許公報(A)

昭56—43718

60 Int. Cl.3 H 01 L 21/02 識別記号

庁内整理番号 6851-5F

43公開 昭和56年(1981)4月22日

発明の数 審査請求 未請求

(全 4 頁)

毎半導体ウエハ出入装置

@特

昭54-119533

@出 昭54(1979)9月17日

700発 明 者 山崎雅敏

伊丹市瑞原 4 丁目 1 番地三菱電

機株式会社北伊丹製作所内"

⑪出 願 人 三菱電機株式会社

東京都千代田区丸の内2丁目2

番3号

郊代 理 人 弁理士 葛野信一

外1名

BEST AVAILABLE COPY

1. 新明の名称

半導体ウェハ出入装置

2. 存許請求の範囲

(1)、半導体ウエハ収納容器に収納された半導体 ウエハをその支承部で支承して半導体ウエハ収納 容器から取り出すか、または半導体ウエハを支承 して半導体ウェハ収納容器に挿入する半導体ウェ ハ出入手取と、この半導体ウエハ出入手段によつ て取り出された半導体ウエハを挟持する挟持手段 とを値えた半導体ウェハ出入装置。

(2) 挟持手段が、異なる2つの半導体ウェハ収 納容器間を移動することを特徴とする特許請求の 範囲第1項配載の半導体ウェハ出入装置。

(3) 半導体ウェハ収納容器が移動することを停 数とする特許請求の範囲第1項記載の半導体ウェ ハ出入装置。

3. 発明の詳細な説明

^\ ₩

本発明は半導体ウェハの移し替装置等の 半導体 ウェハ出入安催に関するものである。

銀1因は半導体ウェハの製造に使用される半導 体ゥェハ収納容器を示す斜視図、第2図は従来の 半導体ウェハの移し着方法を示す説明図である。 従来、半導体ウェハの製造に於て、例えば使用技 の第1の半導体ウェヘ収納容器(1)に収納された後 数の半導体ウェハ②を他の洗浄等を施した新たな 第2の半導体ウェハ収納容器(8)に移し巻えるには 人間の手作業により、第2図回に示すように、前 記売浄等を施した折たな第2の半導体ウェハ収納 容器(3)を、前配した第1の半導体ウェハ収納容器 (1) にかぶるように合せた後、第2図(6)に示す様に 前記第1, 第2の半導体ウェハ収納容器(1)(3)を上 下逆転させて行われていた。

一般に半導体業子の品質はその製造ラインに於 ける臨境の量によつてきまると考えられている。 前述の人間の手作業による半導体ウエハ(2)の移し 替は、半導体ウェハ(2)の良由幕下によつて半導体 ウェハ収納容器(1)(8)間を半導体ウエハ(2)が移動す るため半導体ウエハ(2)とこの収納容器(3)(8)との情 突による半導体ウエハ(2)の割れや、作業に人間が

'介在するととによる事故の発生の原因となつている。

たの発明は前配役来の半導体ウェハの移し、 本の欠点を取除くたと、準体やないのである。 本の欠点を取納した半導体がある。 本の欠点を取納のである。 本の欠点を取納のである。 本の欠点を取れた、 本のである。 を取りたいである。 を取りたいである。 を取りたいである。 を取りたいである。

第3図はとの発明の一実施例の半導体ウェハ出入装置を示す説明図であり第4図は前記一実施例の動作を説明する動作説明図である。図中部1図、第2図と同一符号は相当部分を示すものであり説明は省略する。図において(4a)46)は各々回転軸(5a)56)に回転自在に支持され、対向する内面に半導体ウェハ(2)を挟持する図示しない複数の響を設けた狭持具、(4a)60)は一場を前配挟持具(4a)

(2)

まず弟3凶に示すように、移し替すべき複数の 半導体ウェハ(2)の入つた第1の半導体収納容器(1) を基台側の乗りの収納容易敷御部 は1点 に萎着す ると共に、洗浄された空の第2の半導体ウェハ収 納容器(3)を基合四の第2の収納容器載置部 (1.1.4) に装着する。次に第4図(4)に示すように、第1の 前紀により装着されたウェハ収納容器(1)の下方に 設けられた第1の押上げ棒四を矢印Aの方向に上 昇させ、第1のウエハ収納容器(I)内の半導体ウェ ハ(2)を、挟持具 (4.a) (4.b)間に押し上げる。次に第 ▲凶(6)に示すようにロッド で3の突出しにより、 リンク (80), 186) を介して挟持具 140, 146) を回 転せしめ、前記半導体ウエハ(2)を挟持具 (4a) (46) 肌に挟持する。しかる後第2の押上棒叫は下降す る。一方的配半導体ウェハ(2)を挟持した挟持具4点 (46)は矢印Bの方向に移動し、前配により装着さ れた銀るのウエハ収納容器(3)上に停止する。

次に開 4 凶(c)に示すように、第 2 の収納客邀収 関部(118)の下方に設けた第 2 の押上げ締留が上 昇し、狹持具 4 a) 4 b)で挟持された、半導体ウェ

(48)に他増をシリング(7)のロッド (7a)に揺動可能 化支持され、ロッド 17日の往復運動により挟持具 (4)を回転せしめるリンクを示す。また同因におい て、回転輪 (5a) (56)が 園着された支持枠(8)は軸受 9a 9b)で細動可能に支持された揺動軸(4)によつ て保持されており、半導体ウエハ(2)の収納された 第1の半導体ウェハ収納容器(1) 及び空の第2半導 体ウエハ収納容器(3)が収置される基台(0)上の第1. 第2の収納容器数置部 (11a) (11b)上を左右に運動 する。420日は各々第1、第20収納容器収置部41 a) (216) 化数付与机た第 1 、第 2 の孔部 (21a) (1161)に対応して設けられ、その運動時に、第1, 第2の孔部 (11ag) (11bg)を貫通して収置された祭 1,第2の収納容器載置部 (11a) (11b)化軟置され た半導体ウェハ収納容器(1)(8)の下方より、上下動 して半導体ウェハ(2)を支承し、半導体ウェハ収納 容器(1)(3)内で半導体ウェハ(2)を上下せしめる第1。 第2の押上げ欅を示す。

この様な半導体ウェハ出入装置による半導体ウェハの移し智動作について脱明する。



(4)

ハ(2)を支承する。しかる後、挟持具 40 (4)を、 第4凶(b)と逆の方向に回転させ、挟持していた半 専体ウェハ(2)の挟持を解く。しかる後、第2の押 上げ舞四は矢印の方向に下降し、第2のウェハ 収納容器(3)内に半導体ウェハ(3)が収納される。

この様な半導体ウエハ出入装置によれば、半導体ウエハ(2)の第1、能 2の半導体ウエハ収納容器 (1)(3)からの移し替作業を全く人間の手作業によることなく、自動的に行え、また第1、第 2 押に上げり第1、第 2の半導体ウエハ収納容器(1)(3)と半導体ウエハ(2)との衝突による重接を全くせるのであると共に半導体ウエハ(1)の割れ等の不良を少くすることができる。

前配の一実施例では、半導体ウェハ収納容器(1) (3)間を挟持具(4)が移動するように構成されているが、これに代え、半導体ウエハ収納容器(1)。(3)が移動するようにしてもよい。また上記実施例では異なる2つの半導体ウェハ収納容器(2)(3)間の半導



(6,

BEST AVAILABLE CON

体ウェハ(1)の移じ替について説明したが、何~位置または、異なる位置で使用族の半導体ウェハ収納容易に洗浄等の処理を施してから再度との、な処理が施された半導体ウェハ収納容器を使用するような決特具(4)が移動しないような、成のものについても選用できる。

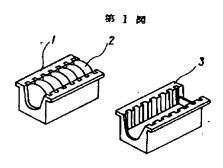
さらに、半導体収納容器内の複数の半導体ウエハのファセット部の位置合せをするため、集る図に示すようなモータ間からベルト個を介して回転するローラ低を神上げ確認何の先端に設けることにより、前配複数の半導体ウエハ(2)の移し替作業と同時にファセット部の位置合せをすることもできる。

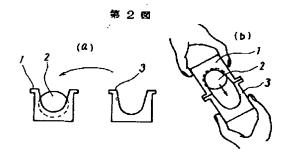
上記説別のようにこの免明は、半導体ウェハの 出入手段と挟持手能を散けたので、半導体ウェハ の収納容器からの出入を人間の手作業によること なく、自動的に行うことができるという優れた効 果を引する。

4 図面の触単な説明

第1凶は第1、第2の半導体ウェハ収納軽器を

(7)

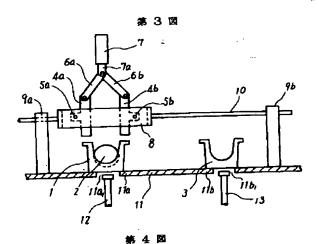




示す新視図、第2 図は従来の半導体ウェハの移し 著方法の説明図、第3 図は本発明の一実施例の半 導体ウェハ出入装置を示す説明図、第4 図は本発 明の一実施例の動作説明図、第5 図は本発明の他 の実施例を示す説明図である。図中间一符号は相 当部分を示す。

(5a) (6b) は狹特異、W (25 は押上棒である。 代達人 喜 野 信 ~

(8)



(a)

4a

5a

4b

5a

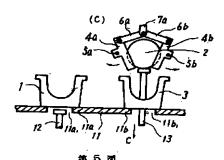
12

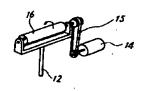
11b

11b

11b

13





8. 補正の対象

明細書の発明の群軸な説明の欄および図面の簡 単な説明の欄

6. 補正の内容

(1) 阴細帯第 8 頁 20 行~第 7 頁 1 行に「半導体ゥ エハ収納容路(3)間の半導体ウェハ(1)」とあるの を「半導体ウェハ収納容器(1)(3)間の半導体ウェハ ②」と訂正する。

② 明細響称 8 首 7 行に「(6 a) (6 b)」と あるのを 「(4m)(4b)」と訂正する。

特別昭56~ 43718(4) 正 書(自発) **昭和 55年 3 月25 日**

特許庁長官殿

1. 事件の表示

特願昭 54-119588 号

発明の名称

3. 補正をする者

事件との関係

特許出願人

住 所 名 称 (601)

氏 名(6699)

東京都千代田区丸の内二丁目2番3号

人 住 所 4. 代 理

東京都千代田区丸の内二丁目2番3号 三菱電機株式会社内 弁理士 葛 野 信 一 (西語の GECHOT GECHATION)

(1)

BEST AVAILABLE COPY